



بهمنماه ۱۳۹۴

# مشخصه یابی و ارزیابی رفتار اصطکاکی پوشش های دولایه TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N و TiN/Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N حاصل از رسوب دهی فیزیکی فاز بخار آلومیناید تیتانیم گاما

یاسر آشکارمقدم'، سید رحمان حسینی'، اکبر اسحاقی'، مهدی احمدی '

## چکیدہ

هدف از پژوهش حاضر مشخصه یابی و نیز مطالعه نقش پوشش های دولایه TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N و TiN/Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N و حاصل از فرایند رسوب فیزیکی فاز بخار بر رفتار اصطکاکی آلومیناید تیتانیم گاما است. عملیات رسوب دهی در ولتاژ بایاس ۲۰۰ ولت، جریان ۱۲۰ آمپر، دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۵۰ دقیقه با استفاده از RRD ، EDS ، FESEM و تا معناده از معناد آدمون های مشخصه یابی با استفاده از XRD ، EDS ، FESEM و ریز سختی سنج انجام شد. آزمون سایم ساجمه روی صفحه جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک و ریز سختی سنج انجام شدند. آزمون سایش به روش ساچمه روی صفحه جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک در نیروی ۱۰ نیوتن و مسافت ۲۰۰ متر انجام شد. بررسی های میکروسکپی ایجاد لایه هایی یکنواخت با ضخامت در حدود ۳ میکرون را نشان داد. نتایج آزمون تفرق سنجی اشعه ایکس، تشکیل فاز های نیتریدی TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N سختی زیرلایه را از ۴۶۰ به ترتیب تا ۹۰۰ و ۱۴۰۰ افزایش داد. همچنین با افزایش مقدار آلومینیم موجود در پوشش، سختی و زبری سطح افزایش یافت. ضریب اصکاک پوشش های TiN/Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N در مقایسه با زیرلایه یکنواختی بالاتری را نشان داد و با حدود ۵۰ درصد کاهش همراه بود.

**واژههای کلیدی:** آلومیناید تیتانیم گاما؛ رسوب فیزیکی فاز بخار؛ ضریب اصطکاک؛ زبری؛ ریزسختی.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Yaserashkar69@gmail.com

#### مقدمه

استفاده از مواد با نسبت استحکام به چگالی بالا، بهمنظور کاهش وزن، مصرف سوخت و نیز افزایش سرعت و ایمنی وسایل پرنده در صنایع هوایی دارای اهمیت زیادی است. آلومینایدهای تیتانیم نظیر γ) TiAl (γ) و Ti<sub>3</sub>Al (α2)، از جمله آلیاژهای تیتانیمی هستند که گزینه مناسبی برای کاربردهای دما بالا در اجزای موتور هواپیماها و سوپاپهای توربوشارژر ٔ خودروها هستند [۱]. از ویژگیهای آلومیناید تیتانیم گاما میتوان به چگالی پایین، استحکام مناسب در دماهای بالا، ضریب انبساط حرارتی پایین و دمای ذوب بالا اشاره کرد [۲]. با این وجود این آلیاژ همانند دیگر آلیاژهای تیتانیمی، رفتار تریبولوژیکی ضعیفی دارد. باتوجه به کاربرد اصلی این آلیاژ بهعنوان پرههای کمپرسور موتورهای جت، نوسانهایی در سامانههای هوایی وجود دارد که منجر به نوعی سایش نوسانی در سطوح درگیر می شود. این نوسان ها در اثر جریان شدید هوا و نیروی گریز از مرکز حین روشن و خاموش شدن موتور ایجاد می شوند. از آنجا که هر گونه اشکال در موتور منجر به حوادث جبران ناپذیری در حین پرواز میشود، بهبود رفتار سطحی این ماده و به خصوص ضریب اصطکاک آن بسیار با اهمیت خواهد بود [۳]. با وجود مقدار بالای آلومینیم در این آلیاژها، اکسید تیتانیم، اکسید غالب در کاربردهای دما بالا است که با توجه به تخلخل زیاد و عدم چسبندگی مناسب به زیرلایه مقاومت سایشی و اکسایشی مناسبی را ایجاد نمی کند [۴]. بنابر کاربردهای حساس آلومیناید تیتانیم گاما در موتور و رفتار سایشی ضعیفی آن، محافظت از سطح آلیاژ امری ضروری است. فرایند رسوب فیزیکی از فاز بخار از جمله روشهای شناختهشده جهت اصلاح رفتار تریبولوژیکی مواد بهخصوص در صنایع هوافضایی است. در این زمینه اسوادزبا و همکارانش با ایجاد پوشش آلومينيم – سيليسيم بهوسيله فرايند رسوب فيزيكي فاز بخار و سپس عمليات حرارتي اين پوشش رفتار اكسايشي آلياژ TiAlCrNb را بهبود بخشيدند [۵]. والكر و همكارانش رفتار تريبولوژيكي آلومينايد تيتانيم گاما را با استفاده از پوشش CrAlYN/CrN بهوسیله فرایند رسوب فیزیکی فاز بخار ارتقاء دادند [۶]. بر اساس مطالعات انجام شده و دانش نویسندگان این مقاله، تاکنون گزارشی در خصوص اصلاح سطح زیرلایه γ-TiAl با استفاده از پوشش های دولایه<sup>۴</sup> از نوع TiN/TiAlN منتشر نشده است. پوشش های لایه نازک از خانواده TiAlN که به روش رسوب فیزیکی از فاز بخار ایجاد میشوند، از مهمترین پوششها در زمینه بهبود رفتار سایشی مواد هستند. عدم نیاز به فرایندهای پس از رسوبدهی مثل عملیات حرارتی، سختی بالا، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت به سایش مناسب [۵، ۱۳ و ۱۴] باعث شد که خانواده یوشش TiAlN در این تحقیق مورد توجه قرار گیرد. از

- D. L. swadzba
- D. J. C. Walker
- 4. Bilayer

<sup>1.</sup> Turbocharger

آنجا که پوشش های چندلایه در مقایسه با پوشش های تکلایه دارای سختی بالاتر و چسبندگی بهتر به زیرلایه هستند [۱۱]، پوشش های دولایه TiN/Ti<sub>60</sub>Al40N و TiN/Ti<sub>33</sub>Al67N برای این پژوهش انتخاب شدند. برای انجام این تحقیق از دستگاه رسوب فیزیکی بخار بهروش قوسی برای ایجاد پوشش های چندلایه TiN/Ti<sub>60</sub>Al40N و TiN/Ti<sub>33</sub>Al67N استفاده شد. از تصاویر الکترونی روبشی با نشر میدانی، الگوهای تفرق سنج اشعه ایکس، آزمون ریز سختی سنجی در مقیاس ویکرز، آزمون زبری سنجی و نیز آزمون تعیین ضریب اصطکاک برای تحلیل نتایج کمک گرفته شد.

# روش تحقيق

در این تحقیق از آلیاژ آلومیناید تیتانیم گاما با ترکیب شیمیایی اسمی (%.at) (۵t.%) Ti-48Al-2Cr-2Nb به عنوان ماده اولیه استفاده شد. با استفاده از دستگاه برش با سیم<sup>۱</sup> (200 Charmilles Robofil)، قرص هایی با قطر ۵۸ و ضخامت ۴ میلیمتر تهیه شد. جهت حصول ریز ساختاری با دانه های هم محور، فرایند نرماله کردن نمونه ها در دمای ۱۳۸۵ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۵ دقیقه در مجاورت با گاز آرگن انجام شد. پس از اتمام فرایند، همه نمونه ها در هوای محیط و با سرعت متوسط ۳۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه سرد شدند. به منظور حصول صافی سطح مناسب و نیز حذف لایه اکسیدی ناشی از عملیات حرارتی و برش کاری، سطوح نمونه ها با استفاده از سنگ مغناطیس به اندازه ۲۰۰ میکرومتر باربرداری شدند. درنهایت جهت کاهش زبری سطح، نمونه ها با استفاده از سنباده های شماره ۸۰ تا ۲۰۰۰ به صورت دستی پرداخت کاری شدند.

فرایند رسوب دهی از فاز بخار به روش تبخیر قوس کاتدی (الگوی دستگاه) انجام شد. جهت ایجاد پوشش TiN از هدف تیتانیمی و برای ایجاد پوشش Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N و Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N از هدف های آلومیناید تیتانیمی با ترکیب (ta:) Ti-67Al و (ta:) Ti-40Al استفاده شد. نمونه ها پس از خشک کردن، از پایه نگه دارنده دستگاه آویزان شدند. عملیات پراکنش جهت حذف آلودگی های سطحی در فشار <sup>۳</sup>-۱۰ میلی بار و به مدت ۳۰ دقیقه با استفاده از گاز آرگن انجام شد.

نوع و مقدار عاملهای انتخابی در فرایند رسوب دهی از فاز بخار در جدول ۱ گزارش شده است. پس از مرحله پراکنش، سطح کاتد تیتانیمی در اثر ایجاد قوس الکتریکی تبخیر شده به مدت ۵ دقیقه لایه ناز کی از تیتانیم خالص روی سطح نمونهها رسوب داده شد. این مرحله جهت اتصال مناسب تر لایه سرامیکی نیتریدی به زیرلایه فلزی انجام شد. در ادامه فرایند، گاز نیتروژن با خلوص ۹۹/۹۹۹ درصد جهت انجام واکنش با یونهای فلزی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. wire cut

وارد محفظه شد. یونهای فلزی و غیر فلزی (\*Ti و \*N) با هم ترکیب شده، در اثر نیروی گرانش و اختلاف پتانسیل موجود در کاتد روی سطح نمونه ها رسوب کردند. فرایند رسوب نیترید تیتانیم حدود ۶۰ دقیقه به طول انجامید. در مرحله بعدی ولتاژ اعمالی از هدف تیتانیمی قطع و به هدف ( %Ti-67Al (at اعمال شد. در این مرحله از رسوب دهی، لایه ای از جنس Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N درمدت زمان ۶۰ دقیقه روی سطح رسوب داده شد. جهت ایجاد پوشش TiN/Ti<sub>60</sub>Al40N، مرحله پراکنش و رسوب لایه نازک تیتانیم و لایه نیترید تیتانیم مشابه فرایند ایجاد پوشش TiN/Ti33Al67N انجام شد. با این تفاوت که در مرحله آخر به منظور رسوب لایه Ti60Al40N از هدف ( Ti-40Al (at%) استفاده شد. از ریزنگار الکترونی روبشی با نشر میدانی ( TESCAN-MIRA3 LMU))، جهت بررسی ریزساختار زیرلایه، مشاهده لایههای رسوبدادهشده و تصویربرداری از مقطع عرضی نمونهها در بزرگنماییهای بالا استفاده شد. بهمنظور شناسایی نوع فازها از دستگاه پراشسنج پرتو ایکس (MPD-Xpert Philips) با شعاع کاری ۵ تا ۱۴۰ درجه با هدف مسی و فیلتر نیکلی استفاده شد. آزمون پراش سنجی اشعه ایکس با اندازه گام ۲/۰۲۶ درجه، زمان توقف ۱ ثانیه و محدوده ۲۵ از ۱۰ تا ۱۰۰ درجه روی تمامی نمونهها انجام شد. ریزسختی سنجی زیرلایه و نمونه پوشش دار در بارهای ۰/۲۵، ۰/۵، ۱، ۲، ۵، ۵ و ۱۰ نیوتن با استفاده از دستگاه سختی سنج (Wilson-MVD 402) با زمان اعمال نیروی ۱۰ ثانیه و در مقیاس ویکرز انجام شد. تمامی آزمونهای سختیسنجی با ۱۰ بار تکرار انجام شدند. همچنین زبری سطح نمونهها بهوسیله آزمون گر زبری سطح مدل SJ-201P بررسی شد. آزمون سایش به روش ساچمه روی صفحه جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک در نيروي ١٠ نيوتن، سرعت ١/٠ متر بر ثانيه و در مسافت ٧٠٠ متر انجام شد.

## نتايج و بحث

شکل ۱ تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی نشر میدانی به کمک الکترونهای برگشتی از سطح مقطع نمونه-های پوشش داده شده با TiN/Ti<sub>60</sub>Al40N (BL33) و پوشش داده شده با TiN/Ti<sub>33</sub>Al67N (BL33) را نشان می دهد. در این تصویر فصل مشترک بین لایه های پوشش داده شده و زیرلایه برای هر دو نمونه به وضوح مشخص است. در بعضی از نقاط نواقص، حفره و برآمدگی هایی روی پوشش ظاهر شده است. این غیریکنواختی ها در پوشش می تواند ناشی از قطرات کوچک مذاب مربوط به روش قوس کاتدی واکنشی باشد که از سطح هدف مورد استفاده کنده شده و روی سطح پوشش قرار گرفته است. در شکل ۱، لایه TiN (رنگ روشن) و لایه Ti<sub>60</sub>Al40N (رنگ تیره) به ترتیب از زیرلایه به سمت سطح بیرونی نمونه قابل مشاهده است. نتایج آزمون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM)

تفرقسنجی اشعه ایکس در شکل ۲ – الف تشکیل فازهای نیتریدی را در سطح تایید می کند. ضخامت مجموع لایههای نیتریدی در حدود ۳ میکرومتر اندازه گیری شد. به دلیل یکسان بودن متغیرهای فرایند رسوبدهی BL33 و BL60 ضخامت هر یک از پوششهای نیتریدی را میتوان برابر در نظر گرفت که تصاویر میکروسکپی الکترونی نیز این موضوع را تایید می کنند. یکسان بودن ضخامت لایهها، نشاندهنده نرخ رسوب یکسان فازهای مختلف در حین فرایند پوشش دهی است.

بررسی نتایج آزمون تفرقسنج اشعه ایکس برای زیرلایه و نیز نمونههای رسوبدهیشده در شکل ۲- الف، وجود فازهای (γ) Tial و (α2) Ti<sub>3</sub>Al67N در زیر لایه و تشکیل فازهای نیتریدی Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N ، TiN و Ti<sub>33</sub>Al67N و Ti<sub>33</sub>Al67N را در سطح نمونههای رسوبدهی شده نمایش میدهد. مطابق الگوهای تفرق بیش ترین شدت تفرق فازهای γ و αγ به ترتیب برای صفحات (۱۱۱) و (۲۰۱) و در زوایای ۳۹ و ۴۱ درجه دیده می شود. از آنجا که فاز گاما نسبت به فاز α، مقدار بیش تری دارد (در حدود ۹۵ درصد زمینه از فاز γ تشکیل شده است [۷]) شدت تفرق این فاز بالاتر بوده و تقریبا تمامی پیکهای الگوی استاندارد آن در نتایج آزمون دیده میشوند. علت عدم وجود برخی از پیکهای الگوی استاندارد فاز α۲ در نتایج این آزمون، می تواند ناشی از پایین بودن مقدار این فاز نسبت فاز گاما باشد. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص همپوشانی برخی از پیکهای دو فاز مختلف در زوایای ثابت است. نمونههایی از این همپوشانیها برای صفحات (۰۰۲) ۵۲ و (۱۱۱) در زاویه ۳۹ درجه و برای صفحات αr (۴۰۱) و γ(۳۱۱) در زاویه ۷۹ درجه دیده می شود. در فاز TiAlN، اتمهای آلومینیم جانشین اتمهای تیتانیم در شبکه مکعبی TiN شده و باعث کاهش ثابت شبکه میشوند. این جانشینی منجر به جابجایی پیکهای پوشش TiAlN نسبت به پیکهای TiN به سمت زاویههای بزرگ تر می شود. در الگوهای پراش مربوط به نمونه BL60 علاوه بر پیکهای زیرلایه، پیکهای مربوط به فازهای Ti60Al40N ،TiN قابل مشاهده است. همچنین تشکیل پوشش روی سطح با کاهش شدت پیکهای زیرلایه همراه است. برای نمونه BL60، پیکهای پراش صفحات (۱۱۱)، (۲۲۰) و (۲۲۲) برای TiN به ترتیب متناظر با زاویه حدود ۳۶/۵ ، ۶۱/۴ و ۷۶ درجه یافت شدهاند. پیکهای پراش صفحات (۱۱۱) و (۲۲۰) برای Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N با حدود ۰/۵ درجه افزایش نسبت به محل پیکهای TiN قابل مشاهده است. مطابق با الگوی پراش نمونه BL33، پیکهای پراش یافته صفحات (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۲۲۰) و (۲۲۲) برای TiN متناظر با زاویه های حدود ۳۶/۵، ۴۲/۵، ۶۱/۴ و ۷۶ درجه یافت شده اند. موقعیت پیکهای پراش صفحات (۱۱۱)، (۲۰۰) و (۲۲۰) برای Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N نیز با حدود ۵/ درجه اختلاف قابل مشاهده است. نتایج بهدست آمده از الگوهای پراش پر تو ایکس با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته تطابق دارد [۸ تا ۱۰]. در مقایسه نمونه های BL33 و BL60 می توان گفت که شدت پیک های نمونه BL33 در مقایسه با نمونه BL60

بررسی رفتار سختی سطح...

کاهش یافته است. با افزایش مقدار آلومینیم در BL33 بخشی از ساختار از ساختار مکعبی به ششوجهی تبدیل شده است. تغییر احتمالی ریزساختار میتواند عامل تغییر صفحات مرجح باشد.

نتایج ریزسختی سنجی زیرلایه و نمونه پوشش داده شده تحت بارهای اعمالی ۲۰۱، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ و ۱۰ نیوتن در شکل ۲- ب نشان داده شده است. مطابق این شکل، ایجاد پوشش ها سختی سطح نمونه ها را نسبت به نمونه ی خام به شکل چشم گیری افزایش داده است. نتایج آزمون ریز سختی سنجی نمونه های رسوب دهی شده نمونه ی خام به شکل چشم گیری افزایش داده است. نتایج آزمون ریز سختی سنجی نمونه های رسوب دهی شده بوت بار اعمالی ۲۱، نیوتن، به علت سختی بالای پوشش و نا مشخص بودن اثر سختی قابل دستیابی نبود. سختی پوشش TiAlN به شدت وابسته به مقدار آلومینیم موجود در فیلم است و با افزایش مقدار آلومینیم، سختی بالاتری برای پوشش حاصل می شود [۱۱]. با افزودن مقدار آلومینیم به شبکه نیترید تیتانیم، اتمهای آلومینیم سختی جایگزین اتمهای تیتانیم می موند و چون اندازه اتمهای آلومینیم به شبکه نیترید تیتانیم، اتمهای آلومینیم موجود در فیلم است و با افزایش مقدار آلومینیم، سختی بالاتری برای پوشش حاصل می شود [۱۱]. با افزودن مقدار آلومینیم به شبکه نیترید تیتانیم، اتمهای آلومینیم موجود در فیلم است و با افزایش مقدار آلومینیم، سختی جایگزین اتمهای تیتانیم می شوند و جون اندازه اتمهای آلومینیم نسبت به اتمهای تیتانیم کو چکتر هستند، ثابت شبکه رفته رفته کاهش می یابد. این موضوع منجر به کاهش فاصله بین صفحات اتمی و افزایش انرژی پیوند کوالانسی می شود. مطابق معادله ۱، فاصله بین صفحات اتمی است. بر این اساس به علت وجود آلومینیم در پوشش همای آلومینیم در پوشش های آلومینیم در پوشش های آلومینیم در پوشی همای آلومینیم در پوشش های آلومینیم در پوشش های آلومینیم در پوش همای آلولی نیوند و که فاصله بین صفحات اتمی است. بر این اساس به علت وجود آلومینیم در پوش شماه ها آلرژی پیوند و که فاصله بین صفحات اتمی است. بر این اساس به علت وجود آلومینیم در پوش شی های آلولی تعداد آلولی مقدار آلومینیم در پوش های آلومینیم در نری تعداد آلومینیم در نرگ آلولی این مورد آلول آلولی مورد انتی بود می آلولی مورد انتی به مول آلولی مورد آلولی مورد انتیم در پوش می مورد آلولی مولی آلولی مورد آلولی مولی آلولی مورد آلولی مولی آلولی مورد آلولی مولی مولی آلولی مولی آلولی مولی آلولی آلولی آلولی مولی آلولی آلولی آ

$$E_{\rm h} = Kd^{-2.5} \tag{1}$$

الگوهای حاصل از زبری سنجی سطح در شکل ۳- الف، افزایش قابل ملاحظه زبری نمونه های BL33 و BL33 نسبت به زیرلایه را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون زبری سنجی بیش ترین زبری سطح مربوط به نمونه BL33 و کم ترین مقدار آن مربوط به زیرلایه است. قله های بالاتر از حد متوسط خط وسط ناشی از رسوب قطرات درشت در حین فرایند است. قله های زیر خط متوسط به دلیل ایجاد حفره در حین رسوب دهی در پوشش است. مقدار قطرات مذاب و حفره های موجود در پوشش می تواند از عوامل تغییر زبری سطح در نظر گرفته شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Droplet

درجه یونی شدن عناصر موجود در هدف مورد استفاده نیزعامل تاثیرگذار دیگری بر زبری سطح است. بخار تیتانیم نسبت به آلومینیم درجه یونی شدن بالاتری دارد بنابراین تیتانیم نسبت به آلومینیم در شرایط یکسان تمایل بیش تر به یونی شدن نشان می دهد. چون هدف مورد استفاده از دو عنصر تیتانیم و آلومینیم تشکیل شده است، در شرایط ولتاژ، جریان و دمای مشخص که بخار تیتانیم یونی شده، آلومینیم موجود در هدف به صورت کامل یونی نشده (به دلیل پایین بودن درجه یونی شدن نسبت به تیتانیم) و مقداری از آلومینیم به صورت قطرات مذاب تولید می شود که این قطرات مذاب با افزایش آلومینیم موجود در هدف افزایش می یابد و در نتیجهی رسوب قطرات مذاب تولید شده زبری سطح افزایش می یابد [۱۱]. از طرفی یون های آلومینیم حین رسوب به دلیل سبکی براکندگی و برگشتی بیش تری دارد. به طور خلاصه علت زبری بیش تر نمونه BL33 نسبت به BL60 را می توان نیز نرخ یونی شدن مقدار قطرات مذاب رسوب کرده، مقدار بالاتر آلومینیم در هدف مورد استفاده برای نمونه BL33 را می توان می خونی شدن مناوت تیتانیم و آلومینیم نسبت داد [۱۱]. هدف مورد استفاده برای نمونه BL33 نسبت به هدف استفاده شده برای نمونه BL33 حاوی مقدار آلومینیم بیش تر نمونه دی مورد استفاده برای نمونه BL33 را می توان نیز نرخ یونی شدن متفاوت تیتانیم و آلومینیم نسبت داد [۱۱]. هدف مورد استفاده برای نمونه BL33 را می قطرات موز استفاده شده برای نمونه BL33 حاوی مقدار آلومینیم بیش تری است. در نتیجه با توجه به بحث بالا، مقدار زبری سطح نمونه BL33 در حین فرایند رسوب تولید شده و این قطرات مذاب مطابق شکل ۳– الف باعث افزایش مولرات مذاب بیش تری در حین فرایند رسوب تولید شده و این قطرات مذاب مطابق شکل ۳– الف باعث افزایش زبری سطح نمونه BL33 در مقایسه با نمونه BL60 می می در این نتیجه گرفت که مقدار زبری و زبری سطح افزایش مقدار آلومینیم، افزایش یافته است [۱۲].

شکل ۳- ب تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغزش را برای نمونه های مختلف نشان می دهد. مقایسه نتایج، کاهش حدود ۵۰ درصدی ضریب اصطکاک نسبت به زیرلایه را بعد از عملیات لایه نشانی تایید می کند. همچنین در اثر عملیات لایه نشانی دامنه تغییرات ضریب اصطکاک نیز به طور قابل ملاحظه، کاهش یافته است. مطابق شکل ۳- ب با افزایش مقدار آلومینیم، ضریب اصطکاک افزایش یافته است. افزایش ضریب اصطکاک پوشش TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N نسبت به پوشش TiN/Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N می تواند ناشی از افزایش زبری و افزایش پستی و بلندی های سطح با افزایش آلومینیم باشد که با نتایج تحقیقات گذشته مطابقت دارد [۳ و ۱۴]. هرچند که ضریب اصطکاک پوشش TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N می تواند ناشی از افزایش زبری و افزایش دما روند اصطکاک پوشش TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N می تواند ناشی از افزایش دما روند اصطکاک پوشش TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N در دمای پایین افزایش یافته است اما پیش بینی می شود با افزایش دما روند متفاوتی حاصل شده و با افزایش مقدار آلومینیم در پوشش ضریب اصطکاک با کاهش همراه باشد. این ترمون های تکمیلی در دماهای بالا است.

بررسی رفتار سختی سطح...

### نتيجه گيري

با توجه به مطالعات، تحلیل و بررسی نتایج آزمونهای مشخصهیابی و ارزیابی، نتایج زیر را می توان از پژوهش حاضر استنباط نمود: ۱) ایجاد پوشش TiN/Ti60Al40N و TiN/Ti33Al67N منجربه افزایش سختی تا حدود ۳ برابر سختی زیرلایه شد. ۲) زبری سطح (Ra) با ایجاد پوشش های TiN/Ti60Al40N و TiN/Ti33Al67N از مقدار ۰/۰۰ برای زیرلایه به مقدار ۴۲/۰ و ۵۶/۰ افزایش یافته است. ۳) ضریب اصطکاک بعد از ایجاد پوشش های TiN/Ti60Al40N و TiN/Ti33Al67N از مقدار ۰/۰۰ برای زیرلایه به یافته است.

#### مراجع

- 1. X. Wu, "Review of alloy and process development of TiAl alloys", *Intermetallics*, 14, 2006, 1114-1122.
- 2. K. Hackl, B. Skrotzki and G. Eggeler, "Thermo-mechanical fatigue behaviour of the nearγ-titanium aluminide alloy TNB-V5 under uniaxial and multiaxial loading", *Springer*, *England*, 49, 2009, 154-157.
- 3. K. Miyoshi, B. A. Lerch and S. L. Draper, "Fretting wear of Ti-48Al-2Cr-2Nb", *Surface & Coatings Technology*, 201, 2006, 3911-3917.
- 4. H. L. Du, P.K. Datta, D. Hu and X. Wu, "High temperature corrosion mechanisms of certain new TiAl-based intermetallic alloys in an aggressive H2/H2O/H2S environment at 850°C", *Corrosion Science*, *49*, 2007, 2406–2420.
- L. Swadzba, G. Moskal, M. Hetmanczyk, B. Mendala and G. Jarczyk, "Long-term cyclic oxidation of Al–Si diffusion coatings deposited by Arc-PVD on TiAlCrNb alloy", *Surface and Coatings Technology*, 184, 2004, 93–101.
- J. C. Walker, I.M. Rossa, C. Reinhard, W. M. Rainforth and P. Eh. Hovsepian, "High temperature tribological performance of CrAlYN/CrN nanoscale multilayer coatings deposited on TiAl", *Wear*, 267, 2009, 965–975.
- 7. T. Novoselova, S. Malinov, W. Sha, "Experimental study of the effects of heat treatment on microstructure and grain size of a gamma TiAl alloy", *Intermetallics*, 11, 2003, 491–499.
- 8. F. Ali, Beom Su Park and J. Seop Kw, "Effect of number of bi-layers on properties of TiN/TiAlN multilayer coatings", *Journal of Ceramic Processing Research*, 14, 2013, 476-479.
- D. R. Ananthakumar, B. Subramanian and A. Kobayashi, "Electrochemical corrosion and materials properties of reactively sputtered TiN/TiAIN multilayer coatings", *Ceramics International*, 38, 2012, 477–485.
- Ch. Chang, J. Jao and W. Ho, D. Wang, "Characteristics of TiAl-doped DLC/TiAlN/TiN Multilayered Coatings Synthesized by Cathodic Arc Evaporation", *Solid State Phenomena*, 118, 2006, 247-256.

- 11. S. PalDey, S.C. Deevi, "Single layer and multilayer wear resistant coatings of (Ti,Al)N: a review", *Materials Science and Engineering*, 342, 2003, 58-79.
- 12. J.Y. Rauch, Ch. Rousselot, N. Martin, Ch. Jacquot and J. Takadoum, "Characterization of (Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>)N films prepared by radio frequency reactive magnetron sputtering", *Journal of the European Ceramic Society*, 20, 2000, 795-799.
- 13. Deng Jianxin, "Erosion wear of CrN, TiN, CrAlN, and TiAlN PVD nitride coatings", *Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials*, 35, 2012, 10–16.
- 14. D. Jianxin and L. Aihua, "Dry sliding wear behavior of PVD TiN, Ti55Al45N", and Ti35Al65N coatings at temperatures up to 600 °C, Int. *Journal of Refractory Metals and Hard Materials*, 41, 2013, 241-24.

بررسی رفتار سختی سطح...

	-	
مقدار	شاخص	رديف
۱۳	فشار محفظه (mbar)	١
۲۰۰	ولتاژ باياس (V)	۲
۲.	ولتاژ اعمالی به هدف (v)	٣
۱۵	فاصله نمونهها از کاتد (cm)	۴
۵۰	سرعت چرخش نمونهها به دور خود (rpm)	۵
٣	سرعت چرخش نمونهها به دور محور مرکزی (rpm)	9

جدول ۱: عامل های ثابت در فرایند رسوب دهی.



شکل ۱: تصاویر ریزنگاری الکترونی با نشر میدانی از مقطع عرضی نمونه ها بعد از فرایند رسوب فیزیکی بخار (الف) TiN/Ti<sub>33</sub>Al<sub>67</sub>N و (ب) TiN/Ti<sub>60</sub>Al<sub>40</sub>N.



شکل ۲: (الف) الگوهای پراش پرتو ایکس و (ب) تغییرات سختی سطح نسبتبه بار اعمالی برای زیرلایه و





شکل ۳: نتایج آزمونهای (الف) زبریسنجی و (ب) تعیین ضریب اصطکاک برای زیرلایه و نمونههای

